Performance of an Integrated Structure of Photonic Crystal-Microdisk in a Functional Nano-Particles Sensor

S. Roghaye Hamidi, Ahmadreza Daraei*, Atefeh Mohsenifard

Department of Physics, Faculty of Science, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

Received: 28.11.2018 Final revised: 02.02.2020 Accepted: 04.05.2020 Doi link: <u>10.22055/JRMBS.2020.15612</u>

Abstract

In this paper, the design and simulation of a functional nano-particles nano-sensor is presented by combining the structure of an optical microdisk resonator and photonic crystal in the form of an array of cubic air-holes along the circular path near microdisk's periphery. The use of optical microdisk resonator will result in the manipulation and concentration of the whisperings gallery modes, plus etching cubic air-holes on a circular pathway of intensified whisperings gallery modes that is more effective to control modes. Finally, the design of slots with a depth of about a fraction of the thickness of the disk, which links the neighboring air-holes in the same circular path, helps to create special conditions for making the nano-particles sensor device. In this combined structure, small modal volume with very high quality factor modes is provided to confine optical modes for sensing. We report values as $0.075(\lambda/n)^3$ for the modal volume in the centralized slot area for modes with a quality factor larger than 10 million, using finite element method simulation. Sensing properties of the structure are analyzed using variation of wavelength of the modes for different disk geometries, photonic crystal array, and the dimensions of the linked slots, and access to an acceptable sensitivity 109 nm/RIU (nm/refractive index unit) is possible.

Keywords: Nano-Particle, Nano-Structure, Nano-Sensor, Photonic Microdisk, Tapered Cavity properties

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

 \odot \odot

Corresponding Author: daraei@phys.usb.ac.ir*

کارآیی یک ساختار تلفیقی از بلور فوتونی-میکرودیسک در طراحی یک حسگر کاربردی نانوذرات

رقیه حمیدی، احمدرضا دارائی*، عاطفه محسنی فرد گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

دريافت: 1397/09/07 ويرايش نهائي: 1398/11/13 پذيرش: 1399/02/15

DOI: 10.22055/JRMBS.2020.15612

چکیدہ

در این مقاله، با تلفیق ساختار یک مشدد نوری میکرودیسک و یک بلور فوتونی بهفرم یک آرایه از حفرههای مکعبی هوا بر مسیری دایروی در نزدیکی پیرامون آن، بهطراحی و شبیهسازی یک نانوحس گر کاربردی برای نانوذرات پرداخته میشود. استفاده از مشدد نوری میکرودیسک، بهتولید و تمرکز مُدها بهصورت مُد نجوایی میانجامد و تعبیه حفرههای مکعبی هوا بر مسیری دایروی در ناحیهٔ تمرکز مُدهای نجوایی، برای کنترل بهتر مُدها مؤثر واقع میشود. سرانجام طراحی شیارهایی با عمقی بهاندازهٔ کسری از ضخامت دیسک که حفرههای مکعبی هوا را در همان مسیر دایروی متصل میسازد، بهتولید شرایط ویژه برای ساخت وسیله ضخامت دیسک که حفرههای مکعبی هوا را در همان مسیر دایروی متصل می سازد، بهتولید شرایط ویژه برای ساخت وسیله با فاکتور کیفیت بسیار زیاد، مهیا گردیده است. نتایج حجم مُدی بهمیزان 30/07((ایر) در ناحیهٔ یک نانوشیار مرکزی برای مُدهای با فاکتور کیفیت برگتر از ده میلیون، قابل حصول با استفاده از شبیهسازی با روش المان محدود، گزارش میگردد. خصوصیات می ها کنتور کیفیت برگتر از ده میلیون، قابل حصول با استفاده از شبیهسازی با روش المان محدود، گزارش میگرد. خصوصیات متصله مورد آنالیز قرار گرفته و دسترسی به حساسیت قابل قبولی به میزان 109mm/RIU (نانومتر بر واحد ضریب شکست)، مقدور است.

كليدواژگان: نانوذرات، نانوساختار، نانوحس گر، ميكروديسك فوتوني، كاواك باريك شده

مقدمه

مطالعهٔ اندرکنش سیستمهای نانوذرهای با نور و بالاخص کاربردهای صنعتی آن، در دههٔ گذشته بسیار مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از طرف دیگر در این زمینه، بلورهای فوتونی که ساختارهایی با هندسهٔ گوناگون هستند نیز بهخاطر بروز دادن خصوصیات ویژهٔ نوری، برای دستکاری نور بر مبنای اصول

فوتونیکی، بسیار مورد توجه هستند [8-1]. یک بلور فوتونی، از ساختار تناوبی در یک، دو و یا سه بعد از مواد با ضریب شکستهای متفاوت تشکیل می گردد که می تواند در بازهٔ فرکانسی خاصی دارای گاف نواری باشد، طوریکه امواجی که دارای فرکانسی در این بازه باشند می توانند در ساختار باقی مانده و محبوس گردند. از خصوصیات بلورهای فوتونی، می توان به محبوس سازی مدهای نوری در حجم مدی کوچک و

^{*} نویسنده مسئول: daraei@phys.usb.ac.ir





نیز داشتن فاکتور کیفیت بالای مدها، اشاره نمود [-11 9]. این ویژگیها باعث بهبود بیشتر کارآیی ادواتی شده که برای کاربردهای ویژهٔ خود، به محبوس کردن مدهای نوری در حجم کوچک، نیاز دارند. حسگرهای نوری سیستمهای نانوذرهای از جمله این ادوات هستند که دارای گسترهٔ مصارف بسیاری از جمله حسگرهای نیستی، شیمیایی و غیره میباشند [16-12]. ساختارهایی که برای این منظور مورد استفاده قرار اینجا، حسگرهایی مورد توجه هستند که بر پایهٔ محیط بلورهای فوتونی دارای ساختار کاواک نوری استوار بوده و بر مبنای تغییر ضریب شکست محیط در اثر طول موج مدهای فوتونی کار میکنند و به خاطر داشتن حساسیت بالا، بسیار مطلوب هستند [12-13].

در این مقاله، به ارائهٔ ساختار یک حس گر نانوذرات بر پایهٔ یک مشدد میکرودیسک پرداخته شده که با کاواک نوری متشکل از یک آرایه از حفرههای هوای مکعبی در یک مسیر دایروی، تلفیق یافته است. این آرایه در نزدیکی پیرامون میکرودیسک طوری طراحی و سونش¹ شده که تشکیل یک بلور فوتونی تکآرایه حلقوی شامل کاواک را می دهد. شیارهایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک، این حفرههای هوای مکعبی را بههم متصل می سازد، و برای کاربرد به عنوان یک نانو حس گر ذرات، طراحی و شبیه سازی می شوند. طرحواره ای از یک نمونه طراحی شده و مد نجوایی² شبیه سازی شده در این مقاله، در شکل آالف، نشان داده شده است. همان طوری که در شکل آب دیده می شود،

بهاین ترتیب با اینگونه تلفیق مشدد دیسک-بلور فوتونی با حفرههای هوای مکعبی بهعلاوه شیارهای متصلکننده، کنترل و تمرکز مدها در ناحیهٔ دلخواه (نانوکاواک) بهتر صورت میپذیرد، که در بخشهای بعدی با جزئیات بیشتر بهسازوکار آن و نتایج مستخرج از آن پرداخته میشود.

ساختار حس گر نانوذرات مورد مطالعه

یک مشدد نوری میکرودیسک ساده، بهفرم استوانهای با ارتفاع كمتر از نصف طول موج مدهاى مورد مطالعه، ساختار هندسی پایه نمونه مورد شبیهسازی در این مقاله را در مرحلهٔ اول، تشکیل میدهد. مدهای نوری محبوس در میکرودیسک که در ناحیهٔ نزدیک جداره داخلی دیواره دیسک تمرکز می یابند، تحت نام مُد نجوایی شناخته میشوند. میکرودیسک با هندسههای مختلف جدارهها مي توانند در كنترل تمركز مدى نقش داشته باشند. البته نفوذ و تمركز مدهاي مورد بحث در ناحیهای از فضای دیسک بهصورت موجهای میراشونده، می تواند جهت استفاده به عنوان حس گرهای زیستی، مورد بهرهبرداری باشند [12]. برای این منظور، با حکاکی شیمیایی (سونش) یک سری شیار در مسیر تشکیل این مُدهای نجوایی، این نواحی از امواج الكترومغناطيسي متمركز، انباشته ميگردند. بهينهسازي ساختار و در نتیجه حسگری، به توسط بهینهسازی شعاع دیسک برای انتخاب شماره مُد نجوایی، تغییر مکان شعاعی حفرہہای مکعبی ہوا بر مسیری دایروی در نزدیکی پیرامون دیسک و نیز تغییر پهنا و عمق شيارها، صورت مي پذيرد.

² whispering gallery mode

¹ etching



شکل1الف. طرحوارهای از تلفیق ساختار یک مشدد نوری میکرودیسک و یک بلور فوتونی بهفرم آرایهای از حفرههای مکعبی هوا بر مسیری دایروی در نزدیکی پیرامون آن، بهعلاوه شیارهای متصل کننده برای کنترل و تمرکز بهتر مُدهای نجوایی. ب) تمرکز میدان مُدهای نجوایی در نواحی دلخواه.

در این مقاله، مُد فوتونی نجوایی ساختار هندسی میکرودیسک برای این مورد بهینه شد [12] و سپس این ساختار پایهٔ مشدد نوری، با به کارگیری یک آرایه از حفرههای مکعبی هوا در یک مسیر دایروی، که بهصورت تلفیقی از یک مشدد میکرودیسک با تکآرایه بلور فوتونی حلقوی ظاهر میشود، بهبود داده شده است [13]. سپس، این آرایه حفرههای مکعبی هوای سونش شده در نزدیکی پیرامون میکرودیسک به توسط سونش شیارهایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک بههم مرتبط میشوند. به این ترتیب، با بهرهمندی از این آرایش هندسی، تمرکز مدی بسیار بهتر با حجم مدی *M* بسیار کوچک حاصل می گردد. در این مقاله، حجم مدی *M* توسط رابطهٔ 1 معرفی می گردد [11]:

 $V_{m} \equiv \left(\int_{V} \varepsilon(\vec{r}) \left| \vec{E}(\vec{r}) \right|^{2} d^{3}\vec{r} \right) / \max \left(\varepsilon(\vec{r}) \left| \vec{E}(\vec{r}) \right|^{2} \right) 1$ $\sum_{k=1}^{N} \varepsilon(\vec{r}) = \sum_{k=1}^{N} \varepsilon(\vec{r}) \varepsilon(\vec{r}) \quad \text{all } \vec{E}(\vec{r})$ $\sum_{k=1}^{N} \varepsilon(\vec{r}) = \sum_{k=1}^{N} \varepsilon(\vec{r}) \varepsilon(\vec{r})$

شبیهسازی ساختار، آنالیز دادهها و نتایج

برای شبیهسازی در این مقاله، در ابتدا بهبهینهسازی ساختار پايهٔ نمونه، شامل يک ميکروديسک ساده، جهت انتخاب مدهای محبوسشده از نوع نجوایی، معطوف شده است. برای تطبیقپذیری با ادوات، مدها بهناحیه حدود پنجره سوم مخابراتی (1550nm) تنطیم طیفی شدند. در اینجا، از مد عرضی الکترومغناطیسی که با علامت TE_{p,m} مشخص شده (p عدد مرتبه شعاعی و m عدد مرتبه سمتی)، برای مد مرتبهٔ اول شعاعی (p=1) و مرتبه بالاتر سمتی (11وm=10)، استفاده گردیده است. تغییرات طولموج این مُدهای نجوایی محبوس شده براي شعاعهاي مختلف ساختار هندسي میکرودیسک، مورد بررسی و بهینهسازی قرار گرفت [12-13]. پس از این مرحله، در مسیر دایروی در نزدیکی پیرامون دیسک و در مسیر تشکیل مُدهای نجوایی، یک آرایه از حفرههای مکعبی هوای، به فرم حکاکی شیمیایی (سونش شده) در نظر گرفته شد. بدین وسیله، با تلفیق این دو مجموعه فوتونیکی، که متشکل از امتزاج یک مشدد میکرودیسک میزبان و یک بلور فوتونی تکآرایهٔ حلقوی در نزدیکی جداره دیسک

کارآیی یک ساختار تلفیقی از ...

است، مُدهای تشدیدی نجوایی جایگزیدهتر شدند. سپس، در ادامه طراحی ساختار و بهمنظور کاربردی حس گری نانوذرات، حفرههای مکعبی هوای مذکور به توسط شیارهایی که با عمقی بهاندازه کسری از ضخامت دیسک حکاکی شدهاند، به هم متصل گردیدند. این امر باعث می شود تا امواج میرایی که بیشتر در ناحیه شیار مرکزی نانوکاواک تمرکز یافتهاند، برای حس گری مورد استفاده قرار گیرند.

در این مقاله، جهت شبیهسازی از روش المان محدود¹ استفاده گردیده است. در این روش، حداکثر اندازه اجزاء شبکهبندی² مثلثی، بهمیزان کسری از طول موج در محیط، بهاندازهٔ ۸/10 استفاده شده است. فیزیک مورد استفاده در شبیهسازی، شامل حل معادلهٔ موج الکترومغناطیسی هلمهولتز بر اساس دامنه بسامدی³ است. شرایط مرزی برای حل معادله، همان شرایط مرسوم پیوستگی مؤلفهٔ مماسی میدان الکتریکی در فصل

مشترکهای حفرههای هوا-دیالکتریک و نیز شیارها برای امواج الکترومغناطیسی، بهفرم محاسباتی رسانای الکتریکی کامل⁴ است. دامنه محاسباتی در کرانههای سیستم بهصورت شرط مرزی لایهٔ تطبیقی کامل⁵ محصور و بریده شده است که لایه جاذب کامل برای امواج در کرانهها محسوب می گردد.

یک نمونهٔ مشبکسازی مورد استفاده در شبیهسازی با روش المان محدود، FEM، در شکل2الف نشان داده شده است. در شکل2ب، یک نمونه الگوی توزیع میدان مدی (برش مقطعی مد) به نمایش گذاشته شده است که پراکندگی زیاد و عدم دستیابی به مد محبوس جایگزیده در آن بهچشم میخورد. شکل2ج بعد از بهینهسازی پارامترهای ساختار، ناحیهای با میدانهای الکترومغناطیسی تقویتیافته که مورد مطالبه بوده، حاصل شده است.



شکل2 الف: یک مشبکسازی نمونه، در نواحی مختلف ساختار برای شبیهسازی و بدست آوردن الگوی توزیع مدی در ب و ج. ب: پراکندگی امواج چشمگیر بوده، در حالیکه در ج: تمرکز مدی در ناحیه شیار بین حفرههای مکعبی هوا در مسیر دایروی پیرامون میکرودیسک و در سمت چپ آن مشهود است.

برای مقاصد حسگری مواد بیولوژیکی و شیمیایی، این ناحیه با شدت مدی بیشینه را میتوان مشخصهیابی کرد. برای این منظور، میتوان ابعاد بخش شیار بین

حفرههای-هوای مکعبی در ساختار تلفیقی بلور فوتونی-میکرودیسک، واقع در مسیر دایروی مُدهای تشدیدی نجوایی را بهینهسازی نمود. وقتی یک نمونه

- ⁴ Perfect Electric Conductor
- ⁵ Perfectly Matched Layer (PML)

- ¹ Finite Element Method (FEM)
- ² mesh
- ³ Electromagnetic Waves, Frequency Domain

از اینگونه نانوذرات مورد آزمایش در این ناحیه قرار میگیرد، باعث تغییر در ضریب شکست این بخش از ساختار میشود و در نتیجه طولموج مشخصه مد، مقداری بهسمت طولموجهای بزرگتر انتقال مییابد. مرسوم است که این جابهجایی طولموج بهازای تغییر در ضریب شکست، با رابطه Δλ/Δn≡R برای حسگری (S)، با واحد تخصیصی نانومتر بر تغییر واحد ضریب شکست (nm/RIU)، معرفی گردد.

همانگونه که اشاره گردید، در مراحل اولیه باید طولموج مُدهای تشدیدی نجوایی بهینه و مطلوب، تعیین شوند. برای این هدف، نمونهای از نمودار تغییرات طولموج مدهای مورد نظر با تغییرات شعاع میکرودیسک، در شکل3الف نشان داده شده است. البته

محقق است که معمولاً با افزایش شعاع دیسک و شماره سمتی مد، خط سیر مُدهای نجوایی به دیواره دیسک فشردهتر شده و در نتیجه، کاهش حجم مدی را نیز در پی خواهد داشت. در مرحله طراحی ساختار با 20 حفره مکعبی هوا در حاشیه میکرودیسک، در حالی که شعاع میکرودیسک ثابت است، افزایش ابعاد حفره منتج به کاهش حجم مدی میشود. در ادامه، با وجود شیارهایی بین حفرههای مکعبی هوا در مسیر دایروی مورد اشاره، تغییرات طول موج و الگوی توزیع شدت مد محبوس شده بررسی گردیدند. شکل 3 و ج، نتایج این تغییرات را نشان میدهند. باید اذعان شود که مدهای مورد بررسی به گونه ای باید انتخاب گردند که کماکان بعد از تغییرات در یکی از پارامترها، همچنان در نواحی مورد نظر به طور مطلوبی به صورت متمرکز، باقی بمانند.



شکل3. نمودار تغییرات طولموج سه مد مورد محبوسشده با تغییرات، الف: شعاع میکرودیسک، ب: ابعاد حفرههای مکعبی هوا و ج: الگوی توزیع شدت مربوط به سه مد مورد نظر.

با تغییر و بهینهسازی پهنای شیار، اندازه تعدادی از حفرهها و نیز بر هم زدن تقارن حفرهها، آنطوریکه مثلاً در شکل2ج دیده میشود، تمرکز مدی افزایش یافته و یا بهعبارتی دیگر کاهش بیشتر حجم مدی برای یک مُد نجوایی، تا حدود 3(λ/n)0.075 را بر اساس رابطه1 نتیجه میدهد؛ که در آن، λ طولموج مد مربوطه و n ضریب شکست مؤثر میکرودیسک است. یک نمودار نوعی از تغییرات حجم مدی و طولموج مد

برحسب پهنای شیار، در شکل 4الف آورده شده است. شکل 4ب، توزیع مدی را نشان میدهدکه تمرکز مدی افزایشیافتهای را در ناحیه شیار معرفی مینماید. در وسط شکل 4ب، یک مقطع برشی از توزیع مدی دیده میشود و در قسمت بالاتر شکل، برش 'A-A مربوطه به تفکیک آورده شده، که در آن تمرکز مدی مطلوبی در ناحیه شیار، دیده میشود.

42



شکل4 الف: تغییرات حجم مدی و طولموج مد TE_{1,10} برحسب تغییرات پهنای شیار. ب: توزیع مد محبوس؛ در وسط شکل، یک مقطع برشی از توزیع مدی دیده میشود و در بالا، برش 'A-A مربوطه به تفکیک درج شده که معرف تمرکز مدی مطلوب در ناحیه شیار است.

--- Data Plot 1605.80 Linear Fit 1605.76 Vavelenght (nm) S=∆λ/∆n ≅ 109 nm/RIU 1605.72 1605.68 1605.64 1605.60 1605.56 1.3315 1.3325 1.3305 1.3310 1.3320 **Refractive Index**

شکل5. نمودار تغییرات طولموج مد برحسب تغییرات ماده زیستی یا شیمیایی پرکنندهٔ شیار و اعمال منحنی فیت خطی بر آن؛ نمودار معرف حساسیت (S) قابل قبولی بهمیزان 109 nm/RIU (نانومتر بر واحد ضریب شکست) است.

جمعبندی و نتیجهگیری

محبوسسازی مدهای نوری با فاکتور کیفیت بسیار زیاد و حجم مدی کوچک در بلورهای فوتونی با ساختارهای هندسی گوناگون، توسط دستکاری نور بر مبنای اصول فوتونیکی مقدور است. استفاد از این ویژگیها، منجر به بهبود بیشتر کارآیی ادواتی شده که برای کاربردهای ویژه خود، به محبوس کردن مدهای نوری در حجم کوچک، نیاز دارند. حسگرهای نوری زیستی و شیمیایی از جمله این ادوات هستند. مشدد نوری میکرودیسک با ضخامتی کمتر از نصف طول موج

برای مصارف کاربردی نظیر عمل حس گری مواد زیستی یا شیمیایی با استفاده از این ساختار ترکیبی که شامل مشدد نوری میکرودیسک و یک بلور فوتونی شیاردار است، ماده مورد نظر در قسمت مرکزی شیار قرار می گیرد. بهاین ترتیب، با تغییر ضریب شکست آن ناحیه، مدهای مورد بررسی دچار تغییری در طولموج خواهند شد و بر طبق حساسیت حسگری (S)، با رابطه 109 nm/RIU مساسيتى بەميزان $S \equiv \Delta \lambda / \Delta n$ (نانومتر بر واحد ضریب شکست) در شبیهسازی بەدست آمدە است. شكل5، يك نمودار تغييرات طول موج مد را برحسب تغییرات ماده زیستی یا شیمیایی پرکننده شیار، به همراه منحنی فیت، نشان میدهد. در قیاس با ساختاری که شامل شیار تنها است [12]، حساسیت حسگر نسبت به میکرودیسک با دیواره قائم به میزان 3/63 برابر شده و نسبت به میکرودیسک با ديوارة منحني، %45 بهبود يافته است. اين امر، ناشى از ترکیب آرایه حفرههای مکعبی هوا بر مسیری دایروی و شیارهای متصلکننده آنها و نیز با ویژگی باریکشوندگی در ناحیه تمرکز مُدهای نجوایی برای کنترل بهتر مُدها بوده و در ارتقاء میزان حساسیت حسگر مؤثرتر واقع میشود.

[2] I.A. Sukhoivanov, I.V. Guryev, Photonic crystals: Physics and practical modeling, Springer-Verlag Berlin Heidelberg **152** (2009).

[3] K. Vahala, Optical Microcavities, *Advanced Series in Applied Physics* 5, World Scientific Pub. Co. Pte. Ltd. (2004).

[4] E. Yablonovitch, Photonic band-gap crystals, Journal of Physics: Condensed Matter **5** 16 (1993) 2443. <u>https://doi.org/10.1088/0953-</u> 8984/5/16/004.

[5] J.B. Pendry, Calculating photonic band structure, *Journal of Physics: Condensed Matter* 8 9 (1996) 1085. <u>https://doi.org/10.1088/0953-8984/8/9/003</u>.

[6] E. Yablonovitch, T.J. Gmitter, K.M. Leung, Photonic band structure: The face-centered-cubic case employing nonspherical atoms, *Physical Review Letter* **67** *17* (1991) 2295. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.67.2295.

[7] T.F. Krauss, M. Richard, S. Brand, Twodimensional photonic-bandgap structures operating at near-infrared wavelengths, *Nature 383 6602* (1996) 699. https://doi.org/10.1038/383699a0.

[8] C.M. Soukoulis, The history and a review of the modelling and fabrication of photonic crystals, *Nanotechnology* **13** 3 (2002) 420.

[9] D. Sanvitto, A. Daraei, A. Tahraoui, M. Hopkinson, P.W. Fry, D.M. Whittaker, M.S. Skolnick, Observation of ultrahigh quality factor in a semiconductor microcavity, *Applied Physics Letters* 86 (2005) 191109. https://doi.org/10.1063/1.1925774.

[10] M.I. Cheema, U.A. Khan, A.M. Armani, A.G. Kirk, Towards more accurate microcavity sensors: maximum likelihood estimation applied to a combination of quality factor and wavelength shifts, *Optics Express* **21** *19* (2013) 22817-22828.

https://doi.org/10.1364/OE.21.022817.

[11] K. Srinivasan, M. Borselli, O. Painter, A. Stintz, S. Krishna, Cavity Q, mode volume, and

مدها، از جمله ساختارهای هندسی است که مدهای محبوس در آن بهنام مُدهای نجوایی معروف بوده و مدهای مذکور در نزدیکی جداره داخلی دیواره جانبی دیسک متمرکز می شوند. در این مقاله، برای کنترل و محبوس کردن بیشتر مدهای نوری در حجم کوچک، به طراحی و شبیهسازی ساختار یک مشدد میکرودیسک یرداخته شده که با یک کاواک نوری متشکل از یک آرایه از حفرههای مکعبی هوا در یک مسیر دایروی در نزدیکی پیرامون میکرودیسک طوری طراحی و سونش شده که تشکیل یک بلور فوتونی تکآرایه حلقوی را میدهد، تلفیق یافته است. برای مقاصد کاربردی مثلاً یک نانوحس گر، شیارهایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت میکرودیسک، این حفرههای هوای مکعبی را بههم متصل می سازند، تا مدهای مطلوب در اختیار قرار گیرند. سازوکار حس گری با حساسیت بالا در این جا، بر يايه ساختار بلورهاي فوتوني شامل كاواک نوري استوار بوده و بر مبنای تغییر ضریب شکست محیط و در نتيجه تغيير طولموج مدهاي مربوطه كار ميكنند، استوار است. نتایج شبیهسازی با روش المان محدود برای این ساختارها نشان میدهند که حجم مدی به ميزان $0/075(\lambda/n)^3$ در ناحيه يک نانو شيار مرکزي براي مدهای با فاکتور کیفیت بزرگتر از ده میلیون، قابل حصول است. ویژگی حس گری ساختار با استفاده از تغيير طولموج مدها براي هندسههاي مختلف میکرودیسک، که با آرایه دایروی بلور فوتونی تلفیق یافته و ابعاد شیارهای متصله متغیر در نظر گرفته شدند، مورد آنالیز قرار گرفته و دسترسی به حساسیت قابل قبول بهبوديافته بهميزان nm/RIU (نانومتر بر واحد ضريب شكست)، قابل ثبت است.

[1] J.M. Liu, Principles of Photonics, Cambridge University Press, (2016).

مرجعها

44

lasing threshold in small diameter AlGaAs microdisks with embedded quantum dots, *Optics Express* **14** 3 (2006) 1094-1105. https://doi.org/10.1364/OE.14.001094.

[12] A. Daraei, M.E. Daraei, Thin cylindrical slot in an optical microdisk cavity for sensing biomaterials, *Applied Physics A* 123 4 (2017)
216. <u>https://doi.org/10.1007/s00339-016-0745-</u>
<u>9</u>.

[13] S.R. Hamidi, A. Daraei, A. Mohsenifard, Proceeding of 24th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2018)- 10th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2018), Shahrekord University, Shahrekord, Iran, (2018) 577-580.

[14] V.M. Passaro, B. Troia, M. La Notte, F. De Leonardis, Photonic resonant microcavities for chemical and biochemical sensing, *RSC Advances* **3** 1 (2013) 25-44. <u>doi:</u> 10.1039/C2RA21984K.

[15] K. Cicek, M. Eryürek, A. Kiraz, Single-slot hybrid microring resonator hydrogen sensor, *JOSA B* **34** 7 (2017) 1465-1470. https://doi.org/10.1364/JOSAB.34.001465.

[16] S.M. Grist, S.A. Schmidt, J. Flueckiger, V. Donzella, W. Shi, S.T. Fard, J.T. Kirk, D.M. Ratner, K.C. Cheung, L. Chrostowski, Silicon photonic micro-disk resonators for label-free biosensing, *Optics Express* **21** 7 (2013) 7994-8006. <u>https://doi.org/10.1364/OE.21.007994</u>.